



MINISTERIO
DE CIENCIA
E INNOVACIÓN



CSIC
CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS

enm
Centro Nacional de Microelectrónica



INSTITUTO DE MICROELECTRÓNICA DE BARCELONA (IMB-CNM)

Institut de Microelectrònica de Barcelona: Centre del Consell Superior d' Investigacions Científiques (CSIC) dedicat a la recerca en Tecnologia Micro i Nano ubicat al Campus de la UAB (Barcelona)

Requereix: Enginyer Industrial (especialitat Química) per a optar a beca FPI associada a un projecte del MICINN (per a fer Tesi Doctoral)

Plaç de presentació: 8-23 de Febrer 2012

Projecte Plan Nacional titulat "Diseño y fabricación de sensores ópticos y electroquímicos integrados en silicio. Implementación en sistemas microfluidicos". TEC2011-29045-C04-01. L'objectiu és el disseny i fabricació de sensors òptics i/o electroquímics basats en tecnologia de silici i la seva integració a sistemes microfluidics.

Contacte: Cecília Jimenez (IMB-CNM) e-mail: cecilia.jimenez@csic.es